

# 平成25年度 山形化学工学懇話会 技術講演会

主催：山形化学工学懇話会

日時 平成25年12月11日（水） 15時～17時

場所 山形大学工学部5号館3階302教室  
（山形県米沢市城南4-3-16）

参加費 無料（講演会後の懇親会は参加費5,000円です）

講演1 日本大学工学部 児玉 大輔 氏  
「イオン液体を利用した二酸化炭素物理吸収プロセスの構築に必要な基礎物性データ」

講演2 トリプルボトムライン 柳澤 郷司 氏  
「マイクロファブリケーションを活用した次世代ものづくりと、その市場価値」

懇親会 18時～20時 米沢市内

申込締め切り 12月4日（水）

申込および問い合わせ先

山形化学工学懇話会（山形大学工学部物質化学工学科内）  
〒992-8510 山形県米沢市城南4-3-16  
担当： 樋口 健志（ひぐち たけし）  
TEL/FAX: 0238-26-3147  
E-mail: higuchi@yz.yamagata-u.ac.jp